#### (19) **日本国特許庁(JP)**

# (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2011-53250 (P2011-53250A)

(43) 公開日 平成23年3月17日(2011.3.17)

(51) Int.Cl.			F 1			テーマコード (参考)
G02F	1/1337	(2006.01)	GO2F	1/1337	500	2H088
GO2F	1/13	(2006, 01)	GO2F	1/13	101	2HO9O

# 審査請求 未請求 請求項の数 3 OL (全 10 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2009-199362 (P2009-199362) 平成21年8月31日 (2009.8.31)	(71) 出願人	
( ),	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号
		(74) 代理人	100095407
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	弁理士 木村 満
		(72) 発明者	五十嵐 隆治
		( -) / • / 1	新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号 日
			本精機株式会社内
		(72) 発明者	本間 雄一
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号 日
			本精機株式会社内
		(72) 発明者	小林 和也
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号 日
			本精機株式会社内
			最終頁に続く

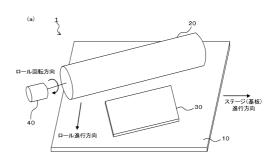
(54) 【発明の名称】ラビング処理装置、ラビング処理方法、及び液晶表示素子の製造方法

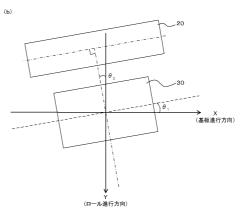
### (57)【要約】

【課題】垂直配向液晶表示素子の視角特性を変えることなく、ラビングスジの発生を抑えることが可能なラビング処理装置、ラビング処理方法及び該ラビング処理方法を用いた液晶表示素子の製造方法を提供する。

【解決手段】ラビング処理装置 1 は、表面に配向膜が形成された基板 3 0 が載置されたステージ 1 0 と、配向膜に接触可能に配置されたラビングロール 2 0 とを備える。ラビングロール 2 0 は回転しながら、基板 3 0 の表面と平行に移動する。基板 3 0 表面と平行な平面において、ラビングロール 2 0 の進行方向に垂直な方向に対する基板 3 0 の傾き角度 1 と、ラビングロール 2 0 の進行方向とラビングロール 2 0 の回転軸に垂直な方向との成す角度 2 とが、 1 = 2 であって、且つ 2 0°である。

【選択図】図1





#### 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

配向膜を表面に有する基板を該表面と平行に移動させる基板搬送手段と、

前記配向膜と接触可能に配置されるラビングロールと、

前記ラビングロールを前記基板の表面と平行に移動させるラビングロール移動手段と、 前記ラビングロールを回転させるラビングロール回転手段と、を備え、

前記基板の表面と平行な平面において、前記ラビングロールの進行方向に垂直な方向に対する前記基板の傾き角度  $_1$  と、前記ラビングロールの進行方向と前記ラビングロールの回転軸に垂直な方向との成す角度  $_2$  とが、  $_1$  =  $_2$  であって、且つ  $_2$  0°である。

ことを特徴とするラビング処理装置。

#### 【請求項2】

配向膜を表面に有する基板に対し、前記配向膜に回転するラビングロールを接触させて ラビング処理を行うラビング処理方法であって、

前記基板の表面と平行な平面において、前記ラビングロールの進行方向に垂直な方向に対する前記基板の傾き角度  $_1$  と、前記ラビングロールの進行方向と前記ラビングロールの回転軸に垂直な方向との成す角度  $_2$  とが、  $_1$  =  $_2$  であって、且つ  $_2$  0°である、

ことを特徴とするラビング処理方法。

#### 【請求項3】

基板の表面に形成された配向膜に対して、請求項2に記載のラビング処理方法によりラビング処理を行うステップと、

ラビング処理が行われた前記配向膜を有する 2 枚の基板を、ラビング方向が互いに平行かつ逆向きとなるように前記配向膜を内側にして対向させ、前記 2 枚の基板の間に液晶を封入するステップと、

前記2枚の基板の前記配向膜が形成された表面と反対側の表面に偏光板を貼付するステップと、

を備えることを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、液晶表示素子の基板に形成された配向膜に対してラビング処理を行うラビング処理装置、ラビング処理方法、及び該ラビング処理方法を用いた液晶表示素子の製造方法に関する。

### 【背景技術】

#### [0002]

従来、液晶表示素子の配向膜に沿って液晶分子を特定の方向に配向させるために、円筒状のロールにレーヨン、コットンなどの布が巻かれたラビングロールを回転させながら、電極と配向膜が形成された基板上を進行させながら一方向に擦るラビング処理が行われる。また、垂直配向液晶表示素子のラビング処理では、一方の基板側の配向膜界面の液晶分子と他方の基板側の配向膜界面の液晶分子とが互いに平行になるような方向にラビング処理を行う。そのため、基板の水平方向と基板進行軸とが平行で、かつラビングロールの進行方向とラビングロールの回転軸と垂直な方向(ラビング方向)とが同一方向となるようにラビング処理を行うことが一般的である。

#### [0003]

しかし、上記のラビング処理は、垂直配向液晶表示素子を製造するにあたり十数 μ m の 径の繊維でできた織物で擦るという特徴から、基板上の擦った場所(例えばガラス、電極、配向膜)により繊維に異なる癖が付く。そして、その癖の付き方の違いに加えてラビングロールのラビング方向と進行方向が同一方向になることにより、ラビング方向のスジが 場所により大きく(長く)目立ち、液晶表示素子の表示品位を著しく悪化させ、欠陥とな

10

20

30

40

る。この問題に対して、特許文献 1 に記載のラビング方法では、ラビングロールの進行方向をラビングロールの回転軸と垂直な方向から傾けることにより、故意にラビングスジを ミクロに分断することでラビングスジの発生を抑える。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0004]

【特許文献1】特開2002-6322号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

しかし、特許文献 1 に記載のラビング方法では、ラビングロールの進行方向をラビングロールの回転軸と垂直な方向からずらすことにより、視角方向もずらした分だけずれてしまい、液晶表示素子の視角特性が変化してしまう。

[0006]

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、垂直配向液晶表示素子の視角特性を変えることなく、ラビングスジの発生を抑えることが可能なラビング処理装置、ラビング処理方法、及び該ラビング処理方法を用いた液晶表示素子の製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[ 0 0 0 7 ]

上記目的を達成するため、本発明の第1の観点に係るラビング処理装置は、

配向膜を表面に有する基板を該表面と平行に移動させる基板搬送手段と、

前記配向膜と接触可能に配置されるラビングロールと、

前記ラビングロールを前記基板の表面と平行に移動させるラビングロール移動手段と、

前記ラビングロールを回転させるラビングロール回転手段と、を備え、

前記基板の表面と平行な平面において、前記ラビングロールの進行方向に垂直な方向に対する前記基板の傾き角度  $_1$  と、前記ラビングロールの進行方向と前記ラビングロールの回転軸に垂直な方向との成す角度  $_2$  とが、  $_1$  =  $_2$  であって、且つ  $_2$  0°であることを特徴とする。

[0008]

上記目的を達成するため、本発明の第2の観点に係るラビング処理方法は、

配向膜を表面に有する基板に対し、前記配向膜に回転するラビングロールを接触させて ラビング処理を行うラビング処理方法であって、

前記基板の表面と平行な平面において、前記ラビングロールの進行方向に垂直な方向に対する前記基板の傾き角度  $_1$  と、前記ラビングロールの進行方向と前記ラビングロールの回転軸に垂直な方向との成す角度  $_2$  とが、  $_1$  =  $_2$  であって、且つ  $_2$  0°であることを特徴とする。

[0009]

上記目的を達成するため、本発明の第3の観点に係る液晶表示素子の製造方法は、

基板の表面に形成された配向膜に対して、上述したようなラビング処理方法によりラビング処理を行うステップと、

ラビング処理が行われた前記配向膜を有する 2 枚の基板を、ラビング方向が互いに平行かつ逆向きとなるように前記配向膜を内側にして対向させ、前記 2 枚の基板の間に液晶を封入するステップと、

前記2枚の基板の前記配向膜が形成された表面と反対側の表面に偏光板を貼付するステップと、を備えることを特徴とする。

【発明の効果】

[0010]

本発明によれば、垂直配向液晶表示素子の視角特性を変えることなく、ラビングスジの発生を抑えることが可能なラビング処理装置、ラビング処理方法、及び該ラビング処理方

10

20

30

40

法を用いた液晶表示素子の製造方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

[0011]

【図1】(a)は本発明の実施形態に係るラビング処理装置の概略構成を示す斜視図、(b)は本発明の実施形態に係る基板とラビングロールの配置を示す図である。

【図2】(a)~(c)は、所定の $_1$ 、 $_2$ における基板とラビングロールの配置を示す図である。

【図3】図2(a)~(c)の各配置における偏光板の光の吸収方向、液晶分子の倒れる方向、及びラビング方向を示す図である。

【図4】図2(a)~(c)の各配置における垂直液晶表示素子の顕微鏡写真を示す図である。

【図 5 】図 2 ( a ) ~ ( c ) の各配置における垂直液晶表示素子のコントラスト視角特性を示す図である。

【発明を実施するための形態】

[0012]

以下に本発明の実施形態を図を参照して説明する。図1(a)は、本実施形態に係るラビング処理装置1の概略構成を示す図である。本実施形態に係るラビング処理装置1は、図1(a)に示すように、基板30が載置されたステージ10と、ラビングロール20とから構成される。なお、図1(b)に示すように、ステージ10の載置面内において、基板30の進行方向をX軸の正方向、ラビングロール20の進行方向をX軸と直交するY軸の正方向として、X-Y座標系を規定する。

[0013]

ステージ10は、載置面に載置された基板30を図1(b)のX軸正方向に基板30の表面と平行に移動させるものである。ステージ10は、例えばモータ等が駆動することにより、X軸の正方向または負方向に移動する。ステージ10の載置面には基板30がX軸正方向に対して 1回転した状態で載置されている。

[0014]

基板30は、透明電極が形成されたガラス等からなる透明基板の表面にポリイミドから 成る配向膜が塗布されて形成されたものである。

[0015]

ラビングロール 2 0 は、円筒状のロール本体に、レーヨン、コットン等の布(ラビング布)を巻き付けられて構成される。ラビングロール 2 0 は、図 1 (a)に示すように、ラビングロール回転手段に相当するモータ 4 0 によりその回転軸に垂直な方向が Y 軸正方向に対して所定の角度 2 (200%、例えば 1 500)傾いた状態で回転する。さらに、ラビングロール 2 0 は、例えばモータ等から構成されるラビングロール移動手段が駆動することにより、 Y 軸の正方向または負方向に移動し、基板 3 0 と接触する。

[0016]

次に、このように構成されるラビング処理装置 1 を用いたラビング処理方法について説明する。

まず、ステージ 1 0 上に基板 3 0 を配向膜が形成されている側を上面にして載置する。この際、基板 3 0 は、ラビングロール 2 0 の進行方向に垂直な方向(X軸正方向)に対する傾き角度 1 が、 2 と等しく( 1 = 2) なるように載置する。

[0017]

次に、基板30がラビングロール20の移動線上に位置するようにステージ10をX軸正方向に移動させ、その後停止させる。さらに、ラビングロール20を回転駆動させながらY軸正方向に移動させる。ラビングロール20は基板30上を通過する際に、基板30表面の配向膜を擦りながら通過するため、ラビングロール20の外周面に設けられたラビング布により配向膜は一定方向にラビングされる。なお、ラビングロール20の移動速度は、ラビングロール20の回転速度に対して、十分に小さいため、ラビング方向は、ラビングロール20の回転軸と垂直な方向とみなすことができる。

10

20

30

40

#### [0018]

以上のようにして、基板 3 0 表面に形成された配向膜に対してラビング処理が行われる。また、上述のラビング処理が行われた配向膜を有する 2 枚の基板 3 0 を、ラビング方向が互いに平行かつ逆向きとなるように配向膜を内側にして対向させ、その間に液晶を封入し、基板 3 0 の外側表面に偏光板を貼付することで、液晶表示素子が製造される。

#### [0019]

ここで、上述のように構成されたラビング処理装置 1 を用いてラビング処理が行われた配向膜上のラビングスジの発生の有無について、従来のラビング処理装置を用いた場合と比較して説明する。

#### [0020]

図 2 ( a )、( b )は従来のラビング処理装置におけるラビングロールと基板の配置関係を表し、( a )は 1 = 2 = 0 °、( b )は、  $_1$  = 0 °、  $_2$  = 15 °である。図 2 ( c )は、本実施形態に係るラビング処理装置 1 におけるラビングロール 2 0 と基板 3 0 の配置関係の一例を表し、  $_1$  =  $_2$  = 15 °である。

#### [0021]

上述の図2(a)~(c)の配置を有するラビング処理装置を用いてラビング処理が行われた100個の垂直配向液晶表示素子のサンプル群を、それぞれグループA、B、Cとする。ここで、ラビング処理方法は、図2(a)~(c)のそれぞれの場合について、ラビングロール20を回転させてY軸方向に移動させることは同じである。

#### [0022]

なお、各グループにおける垂直配向液晶表示素子の前面及び背面偏光板の光の吸収方向、液晶分子の倒れる方向、及びラビング方向を図3に示す。グループA及びグループCは、ローラと基板の相対的な配置関係が同様であるため、偏光板の光の吸収方向、液晶分子の倒れる方向、及びラビング方向は同様の図で表される。

#### [0023]

以下の表1に図2(a)~(c)の場合において、グループA~Cのラビングスジの発生率を示す。ここで、ラビングスジの発生率は、目視で確認できるラビングスジを有する垂直配向液晶表示素子の数の全体(100個)に対する割合である。

#### [0024]

# 【表1】

サンプル群	$\theta_1, \theta_2$	ラビングスジ発生率
グループA	$\theta_1 = \theta_2 = 0^\circ$	55%
グループB	$\theta_1 = 0^\circ$ , $\theta_2 = 15^\circ$	0%
グループC	$\theta_1 = \theta_2 = 15^\circ$	0%

#### [0025]

上記の結果から、グループ A のラビングスジ発生率が 5 5 % であるのに対し、グループ B 、 C のラビングスジ発生率は 0 % である。従って、 $_2$  = 1 5 ° 、すなわちラビングロール 2 0 の進行方向と、ラビングロール 2 0 の回転方向(ラビング方向)を一致させないことが、ラビングスジ発生の防止に有効であると考えられる。

## [0026]

次に、グループA~Cの垂直配向液晶表示素子の顕微鏡写真を示す図を図4に示す。図4(a)~(c)はそれぞれ、グループA~Cに対応する。グループAの写真を示す図で

10

20

30

40

ある図4(a)では、配向膜に一様に配向処理が行われておらず、ラビングスジが発生していることがわかる。これに対し、グループB、Cの写真を示す図である図4(b)、(c)では、配向膜に一様に配向処理が行われており、ラビングスジが発生していないことがわかる。この結果は、表1からもわかることである。

### [ 0 0 2 7 ]

また、グループ B の図 4 ( b )から、基板 3 0 は X 軸から傾斜せず (  $_1$  = 0 ° )、ラビングロール 2 0 のみが Y 軸から 1 5 ° 傾く (  $_2$  = 1 5 ° )ことにより、ラビングロール 2 0 の回転方向も 1 5 ° 傾き、ラビング方向も垂直配向液晶表示素子の水平パターンに対し垂直な軸から 1 5 ° 傾くことがわかる。従って、グループ B の垂直配向液晶表示素子は、グループ A のものと比較して、ラビング方向が 1 5 ° 傾いている。

[0028]

また、グループ C の図 4 ( c )から、ラビングロール 2 0 だけでなく、基板 3 0 もラビングロール 2 0 と同様に 1 5 °傾く( 1 = 2 = 1 5 °) ことにより、ラビングロール 2 0 と基板 3 0 の相対的な位置関係がグループ A と同様な配置になる。従って、グループ C のラビング方向は、グループ A のラビング方向と同様に、垂直配向液晶表示素子の水平パターンに対し垂直な方向である。

[0029]

上記の結果から、ラビング方向は、ラビングロール20と基板30の相対的な位置関係によって決まることがわかる。

[0030]

次に、図 5 に液晶表示素子の視角特性測定装置(ELDIM製EZ-CONTRAST)を用いて各グループA~Cの垂直配向液晶表示素子のコントラスト視角特性を測定した結果を示す。図 5 (a)に示すグループAの視角特性と、図 5 (b)に示すグループBの視角特性と、図 5 (b)に示すグループBの 1 5 。回転していることがわかる。これは、グループBのラビング方向が、グループAの ラビング方向に対し、15 。傾斜しているためである。

[0031]

また、図 5 ( a )に示すグループ A の視角特性と、図 5 ( c )に示すグループ C の視角特性を比較すると、グループ C の視角特性は、グループ A のものと同等であることがわかる。これは、グループ C のラビング方向が、グループ A のラビング方向と一致しているためである。

[0032]

上述したように、本実施形態に係るラビング処理装置1は、基板30とラビングロール20の進行方向と垂直な方向との成す角度 1 と、ラビングロール20の回転軸と垂直な方向とラビングロール20の進行方向との成す角度 2 とが 1 = 2 の関係であり、かつ 2 0°である。これにより、視角特性を変化させることなく、ラビングスジの発生を防止することができる。

【符号の説明】

[0033]

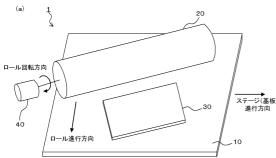
- 1 ラビング処理装置
- 10 ステージ
- 20 ラビングロール
- 3 0 基板
- 40 モータ

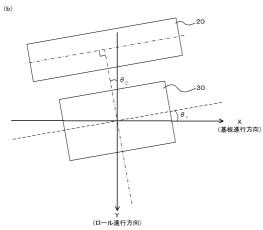
10

20

30

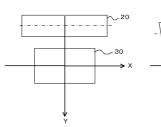
# 【図1】



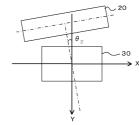


# 【図2】

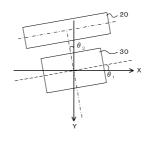
(a)  $\theta_1 = \theta_2 = 0^\circ$ 



(b)  $\theta_1 = 0^\circ$  ,  $\theta_2 = 15^\circ$ 



(c)  $\theta_1 = \theta_2 = 15^\circ$ 



# 【図3】

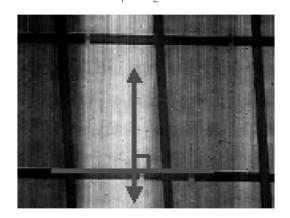
(a)グループA $(\theta 1=\theta 2=0^{\circ})$ 、グループC $(\theta 1=\theta 2=15^{\circ})$ 

	3/2/N 3A(01-02-0 ); 3/N 30(01-02-10 )				
		正面図	斜視図		
前面偏分	光板	大を吸収する方向 水平方向	[ <del></del>		
液晶	1	液晶分子の倒れる方向	ラビング方向 液晶分子の 向れる方向 ラビング方向		
背面偏分	光板	135° 			

(b)グループB(θ1=0°、θ2=15°)

5,7,7	正面図	斜視図		
前面偏光板				
液晶	75°	ラビング方向 溶晶分子の 別れる方向 ラビング方向		
背面偏光板	120°			

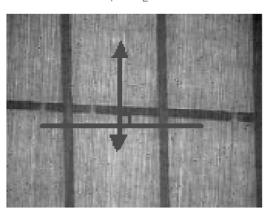
【図4】 (a) グループA( $\theta_1 = \theta_2 = 0^\circ$ )



(b)グループB( $\theta$ 1=0°、 $\theta$ 2=15°)

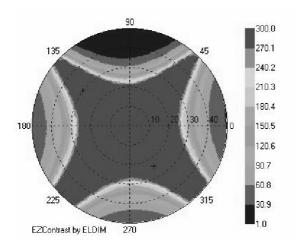


(c) グループC(
$$\theta_1 = \theta_2 = 15^\circ$$
)

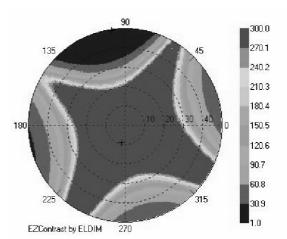


【図5】

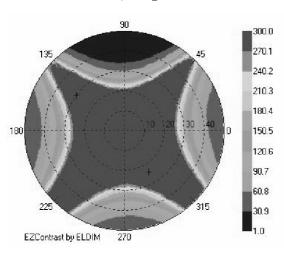
(a) グループA(
$$\theta_1 = \theta_2 = 0^\circ$$
)



(b) 
$$\rm \mathcal{J} \text{\it lh} - \mathcal{J} B (\, \theta_1 = 0^\circ \text{ , } \theta_2 = 15^\circ \text{ )}$$



(c)グループC(
$$\theta_1 = \theta_2 = 15^\circ$$
)



# フロントページの続き

(72)発明者 小出 幸恵

新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号 日本精機株式会社内

(72)発明者 高木 雅規

新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号 日本精機株式会社内

Fターム(参考) 2H088 FA18 FA30 HA03 LA07 MA18

2H090 KA07 MA01 MB02



专利名称(译)	摩擦处理装置,摩擦处理方法和液晶显示元件的制造方法				
公开(公告)号	<u>JP2011053250A</u>	公开(公告)日	2011-03-17		
申请号	JP2009199362	申请日	2009-08-31		
[标]申请(专利权)人(译)	日本精机株式会社				
申请(专利权)人(译)	日本精机株式会社				
[标]发明人	五十嵐隆治 本間雄一 小林和也 小出幸恵 高木雅規				
发明人	五十嵐 隆治 本間 雄一 小林 和也 小出 幸恵 高木 雅規				
IPC分类号	G02F1/1337 G02F1/13				
FI分类号	G02F1/1337.500 G02F1/13.10	01			
F-TERM分类号	2H088/FA18 2H088/FA30 2H088/HA03 2H088/LA07 2H088/MA18 2H090/KA07 2H090/MA01 2H090 /MB02 2H290/AA35 2H290/BF13 2H290/BF82 2H290/DA01				
代理人(译)	木村充				
外部链接	Espacenet				

# 摘要(译)

要解决的问题:提供一种能够在不改变垂直取向液晶显示元件的视角特性的情况下抑制摩擦条纹的产生的摩擦处理装置和摩擦处理方法,并提供一种制造液晶显示元件的方法使用摩擦处理方法。 ŽSOLUTION:摩擦处理装置1包括:载物台10,在载物台10上放置有形成有取向层的基板30。和摩擦辊20设置成使其可以与配向层接触。摩擦辊20平行于基板30 ιール回転方向的表面旋转地移动。在与基板30的表面平行的平面中,关于基板30相对于方向的倾斜角θ1垂直于摩擦辊20的前进方向和由摩擦辊20的前进方向和垂直于摩擦辊20的旋转轴的方向形成的角度θ2,θ1=θ2,并且建立θ2≠0。 Ž

